BEST AVAILABLE COPY

19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭57—133531

⑤Int. Cl.³G 11 B 7/12// H 01 S 3/096

識別記号

庁内整理番号 7247—5D 7377—5F

❸公開 昭和57年(1982)8月18日

発明の数 1 審査請求 有

(全 5 頁)

9光情報処理装置

0)特

願 昭56—19516

20出

願 昭56(1981)2月12日

⑦発 明 者

者 島田潤一

茨城県新治郡桜村梅園1丁目1番4号電子技術総合研究所内

⑩発 明 者 三橋慶喜

茨城県新治郡桜村梅園1丁目1番4号電子技術総合研究所内

仍発 明 者 菊地啓介

茨城県新治郡桜村梅園1丁目1番4号電子技術総合研究所内

⑫発 明 者 桜井健二郎

茨城県新治郡桜村梅園1丁目1 番4号電子技術総合研究所内

切出 願 人 工業技術院長

⑩指定代理人 工業技術院電子技術総合研究所

長

明 細 1

・1. 発明の名称

光情報処理裝置

2 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

本発明は、半導体レーザ素子の発展光を情報 記録媒介に投射し、その反射光を再び半導体レーザ素子に帰居させたときの半導体レーザ素子 における特性変化から、情報の再生等を行なう ようにした光情報処理装置に関する。

近時、敵の出るレコードといわれるビデオデ

イスク、POM オーデバオディスクおよび繋務用光メモリなど各種の光ディスクを用いた光情報処理接置が開発されている。 この情報処理装置は光ディスク等の情報配録媒体にレーザ光等の光を投射し、その反射光の強調変化により情報の再生等を行えうようにしたものである。そして、これらの情報処理装置の中でも半導体レーザ素子の自己結合効果を利用した超小形読出装置は往目されるものの/つである。

レーザ素子 1 における選圧変化の検出婦子、 7 は情報記録媒体(光ディスク)をそれぞれ示す。

半導体レーザ1からの前方出力光をレンズ 2.8を介して集束させた上で情報配録鉄体 7 に 照射し、その反射光を同一のレンズ 2.8を介して 半導体レーザ素子 1 に 帰還させる。 このとき半 準体レーザ素子 1 に は、この帰還した 所 額 戻り 光により自己結合効果が起生され、その光出力 および 端子電圧等に特性の変化が生する。

第2図はとの自己結合効果による特性変化の 一例を示したもので、情報配録媒体であるので、情報配録媒体である。可能ではないないのが対される。可能ではないないので、を対したとすると反射率の化にので、との光出力値は P1,P2,P8 のように変化にので、との光出力値は P1,P2,P8 のように変化にないで、をは出力をできる。 り光性報を説み出すことを解するとに対する。 また、媚子電圧について、検出端子6を介して検に変化するので、

さて、半導体レーサ素子の脂特性の向上は、 光情報処理装置全体としての性能向上を図る上 でも好ましいことである。しかるに精粋性のう ちゃに可干渉性向上に伴い、光情報処理設置に 適用する上において次のような不都合な特性も 現われている。即ち、第3図の住入電流対光出 力相対値の特性図において、戻り光なしの特性 額▲は線形性を有しているのであるが、戻り光 があるとその特性験Bには光出力非線形性が観 聞される。との非額形性は戻り光の光量変化や、 またウォブリングによる戻り光の微小な位相変 化によつても同様に生ずる。との現象は情報の 再生やサーポ信号を得るうえにおいて問題とな る。との解決策として光出力非線形が生じない ような注入電流値(例えば第3図中の33mAの 値)を動作点に選ぶととも考えられる。しかし、 これでは戻り光による光出力増大効果の大きい しきい値近傍の注入電流値を動作点に遵択でき ないので、情報処理装置を構成する上において 十分な解決策とはなり得ない。

出した蝎子電圧変化によつても情報の読出しを 行なりととができる。

上記の情報の読出しの際に、情報配録媒体 7 である光ディスクの回転時における面ぶれや偏心等により集東光の焦点だけが生じ情報の再生上支障が生するが、これを補償するサーボ技術として、第 / 図における 簡体 5 をウォブリング (振動) させ、集東光を強制的に縦方向および 横方向に振動させて、そのとも 従来技術として知られている。

ところで、最近における半導体レーザ素子の 時命の向上、光出力の増大といれた時特性の向 上には目だしいものがあり、これらの路特性の 向上にも著しいものがある。因みに前述した後来の読出装置で使用した半導体レーザ素子 はマルチモード発振状態のもががよっていま子 はマルチモード発振状態のもかがよっていま子 の戻り光量の変化に基づく半導体レーザ素子の 特性変化を情報の読出しに利用したものである。

本発明は自己結合半導体レーザ素子を用いた 光情報処理接便の光学系体レーザ素子の形に不な 位相板を介在させて半導体レーザ素子の発 を常に多数として、情報配録媒体の 反射光に応半導体レーザ素子の出力強度 化あるいは増子電圧の変化現象を情報の で に利用することにより、上配の点を解決 に れのである。

とこで、本弟明に至る技術経緯と半導体レー ザ金子の縦モッドを説明する。

第4図は半導体 レーザ素子のスペクトルを分 光器で調べた特性図である。半導体レーザ素子の結晶長を L、導波路屈折率を n とすると、 次 式のファブリベロー共振器モード開除 4f で定まる多数の縦モードが発振する。

df - o/2nL

ただし、c は光速である。 同図(a) に示すような所額単一縦モード発提状態は、例えば 注入電流を発振しまい値の // 倍 樫

一方、マルチモード発振のスペクトルは、同 図(c) に示すように多数の 板モードスペクトルが その 強度が余り変わらないで観測される。 との ような半導体レーザ素子は単一縦モード発振の

の戻し距離があるとマルチモード発振に移行する。また、光学系往復による戻り光の位相成分が単一でなく、変動ないしは成分を持つているとマルチモード発振することが判明した。

本発明はこのような知見に基づいて、自己結合半導体レーザ素子を用いた光情報処理装置の 光学系に、空間的に不均一な位相板を介在させ、 常にマルチ級モード発振を保持させたものであ る。

接続されている。図中の7は情報配録媒体(光 ディスク)である。

。そして、本発明は上配構成に加えて、光学系中に空間的に不均一な位相板 8 を配設している。 との空間的に不均一な位相板 8 、半導体レーザ 索子 1。2 個のレンズ 2.8 および光検出器 4 はカートリッジ状の筺体 5 に収納されている。

次に、第7図を参照して本発明に用いる空間 的に不均一な位相板について説明する。

との位相板は、基板81の分面に透明な誘電体 膜82が形成され構成される。との透明な誘電体 膜82の厚さ似は、半導体レーザ素子の波長』の 光の光路長である。即ち、

 $d = \lambda / 3n_1$

ただし、niは誘電体膜の屈折率となる。

この位相板の製法を具体的に説明すると、厚 さ3~5 mmの BR7 (商品名) などの光学ガラス の両面を平面度~ 1/10 程度に研磨し、両面に 使用する半導体レーザ素子の発振波長 1 での反 射防止膜を加工する。次に、片面の光額域に810。 TiOa, SiaNa などの透明な誘電体を位相変化量 分波長程度に形成する。ととで、注意しなけれ はならないととは、位相変化量を光波長に形成 すると、戻り光の傷波面が半導体レーザ素子内 部の光の偏波面と直交して自己結合効果が起き たくたるので避けたければならない。しかし、 最適の位相変化量が光波長と定まつているので はなく、使用する半導体レーザ業子、レンズを どの光学業子、また情報媒体からの信号説取が ビディオティスクないしは PCX オーティスクロ ようにピットと呼ばれるへとみによる光の誰折 効果を利用しているか、あるいは漿務用光ディ スクメモリのように単に反射光強度変化ないし は磁気光ディスクのように促波面変化を利用し ているか、によつて異なつてくるものである。

また、位相板の形状は本発明の実施例のどと く、扇形の形状に制約されるものでもない。と の他、レンズの表面に直接加工しても同様な機 能をもたせることは可能である。

て検討してみる。この場合、戻り光の位相が極めてランダムになり、戻り光による発掘モードのマルチモード化は容易に逸成されるように考えられるが、第ノに情報媒体に入射する照射光スポットが大きくなること、第2には反射光の殆どは半導体レーザ素子に戻らなくなつてしまうこと、のために、自己結合効果が十分活用されないことになる。

従って、空間的に不均一な位相板の数計には、 照射光スポットを実用上支障のない範囲で大き くするとともに、戻り光量がある程度確保でき るように構成しなければならならないことが判 る。

以上述べたように、本発明は半導体レーザ素子を用いた光情報処理接股の光学系に空間的に不均一な位相板を介在させ、半導体レーザ素子の発援級モードを常にマルチ縦モード化しま子のうえで自己結合効果を積極的に活用する。するでしたので、従来技術で問題となっている可干渉の影響を解決することができる。すなわち、

とのように構成した位相板を往復するレーデ 光の軌跡を考えてみると、半導体レーザ業子か ら発振し位相板の領域BBを通過した発振光は、 情報記録鉄体によつて反射した後額域84を通過 することになる。同様に領域85を通過した発援 光は反射して領域86を遭遇し、領域86を通過し た発掘光は反射した後領域85を通過し、領域84 を通過した発振光は反射した後領域88を通過す る。従つて、全光束の光は残りの光の光束と比 較して発掘光あるいは反射光として必波長の光 路差の位相変化を受けることになる。即ち、特 報配録媒体によって反射した発振光の位相には 2種類の位相が含まれるととにたる。従つて、 反射光、すなわち戻り光の影響による自己結合 効果半導体レーザ素子の発展スペクトル変化は、 空間的に不均一な位相板を設置しない場合に比 較して大きくなる。このことは先に戴明したマ ルチ縦モードになり易くなることを意味する。

また、空間的に不均一な位相板が無数の概少 なランダムな位相板の集合から成る場合につい

光出力非線形性を生じるとないには ないには が大きないには が大きないには が大きないには が大きないには が大きないには が大きないには が大きないに が大きないに が大きないに が大きないに が大きないに が大きないで が大がながで が大がないで が大がながながで がたがながながで がたがながながながで が大きないがで がたがながながながながながながながながながながながながながながながながなが

4. 図面の簡単な説明

第/図は従来の光情報処理設置の構成図、第 2図は第/図の注入電流対出力相対値の特性図、 第3図は自己結合効果半導体レーザ素子を用い た時の注入電流対光出力相対値の特性図、第4 図は半導体レーザ素子の光出力の特性図、第5 図は半導体レーザ素子の維音特性を示す図、第

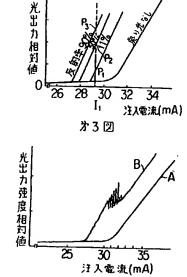
特局昭57-133531 (5)

6 図は本発明の一実施例である光情報処理装置の構成図、第7 図は本発明に用いる空間的に不均一を位相板の構成図である。

1 ・・・ 半導体レーザ素子、 2,8 ・・・ レンズ、4・・・ 筐体、 6・・・ 電圧変化の検出端子、7・・・ 情報配録媒体、 8・・・ 空間的に不均一な位相板、 B・・・ 電源。

指定 代理 人 電子技術総合研究所長中 角 着

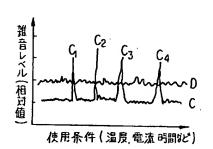


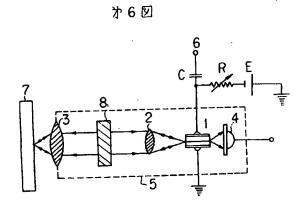


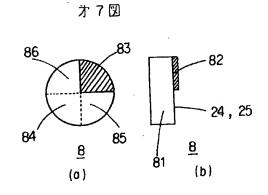
かり図

オ2図

オ 4 区 (a) (b) (c) 光 4 (x10) 洗 3 (x1) (x10) (x10) (x11) (x12) (x13) (x13) (x14) (x15) (x15) (x16) (x17) (x17) (x17) (x18) (x







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include out are not infinited to the items checked.
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.